

## マイクロパターンガス検出器 (MPGD) & アクティブ媒質 TPC 合同研究会



Contribution ID: 15

Type: **not specified**

## セラミック **GEM** のガス増幅特性評価

*Saturday, 7 December 2019 10:50 (25 minutes)*

**Presenter:** KENTARO NEGISHI (岩手大)

**Session Classification:** Joint